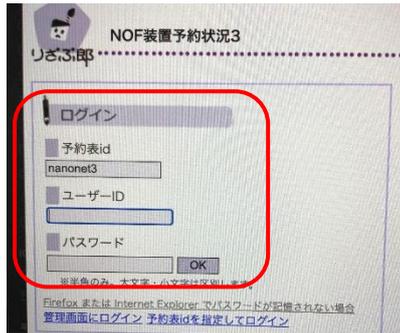


先端機器室装置の予約状況確認方法

Webで <https://www.r326.com/b/main.aspx?id=nanonet3> を検索



ユーザーID と パスワードを入れ、OK



ユーザーID : NOF-SANKEN
パスワード : NOF-SANKEN

予約画面

←予約時間→

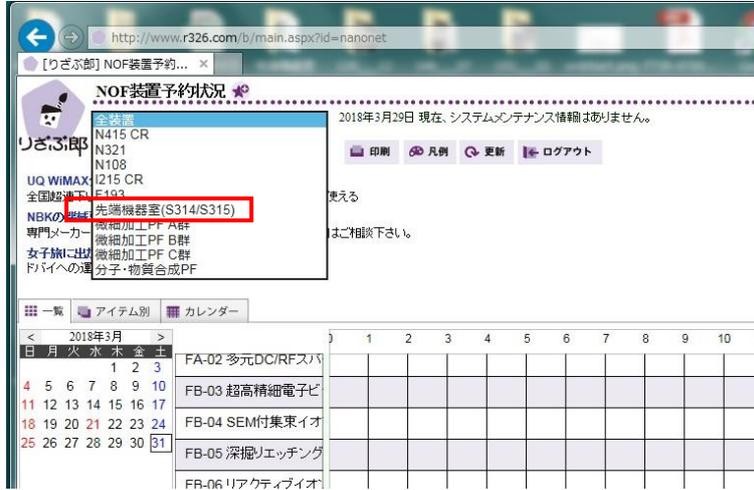
装置名

日付別	装置名	予約時間
2018年3月	NOFからのお知らせ	
1	NOFからのお知らせ2	
2	NOFからのお知らせ2	
3	NOFからのお知らせ2	
4	NOFからのお知らせ2	
5	NOFからのお知らせ2	
6	NOFからのお知らせ2	
7	NOFからのお知らせ2	
8	NOFからのお知らせ2	
9	NOFからのお知らせ2	
10	NOFからのお知らせ2	
11	NOFからのお知らせ2	
12	NOFからのお知らせ2	
13	NOFからのお知らせ2	
14	NOFからのお知らせ2	
15	NOFからのお知らせ2	
16	NOFからのお知らせ2	
17	NOFからのお知らせ2	
18	NOFからのお知らせ2	
19	NOFからのお知らせ2	
20	NOFからのお知らせ2	
21	NOFからのお知らせ2	
22	NOFからのお知らせ2	
23	NOFからのお知らせ2	
24	NOFからのお知らせ2	
25	NOFからのお知らせ2	
26	NOFからのお知らせ2	
27	NOFからのお知らせ2	
28	NOFからのお知らせ2	
29	NOFからのお知らせ2	
30	NOFからのお知らせ2	
31	NOFからのお知らせ2	
3月29日	装置搬出作業のため、3月29日終日N415クリーンルームを利用できません。 N415 clean room can not be used on Mar. 29 because of apparatus carry-out	
3月30日	装置搬出作業のため、3月30日終日N415クリーンルームを利用できません。 N415 clean room can not be used on Mar. 30 because of apparatus carry-out	
3月31日	装置搬出作業のため、3月31日終日N415クリーンルームを利用できません。 N415 clean room can not be used on Mar. 31 because of apparatus carry-out	

確認方法

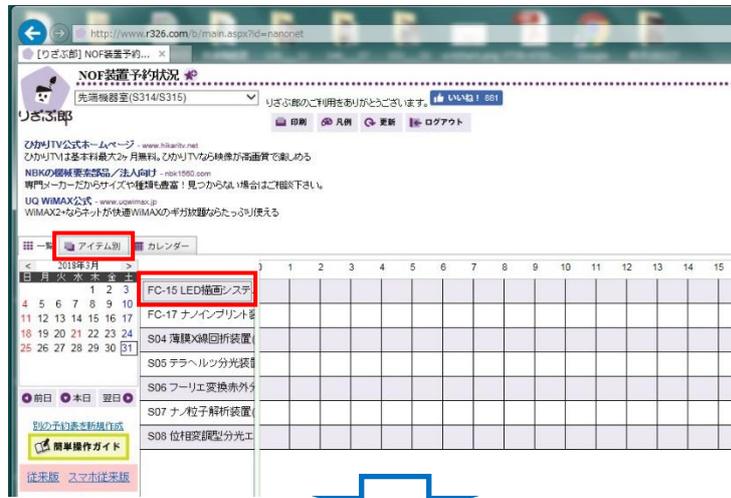
部屋別の▼から先端機器室を選択し、先端機器室の装置を表示します。

(先端機器室以外の装置は ARIM の装置になりますので、お間違いのないように)



・日程別に空いてる装置を確認したい時 : 左端のカレンダーの日付けをクリックしてください。

・装置別に空いてる日を探したい時 : 装置名を選択した状態で、アイテム別をクリックする



装置別予約一覧



予約状況を確認していただいたあと、 sentan@sanken.osaka-u.ac.jp まで
予約日程と時間（開始～終了）、装置名、研究室名、予約者を記載の上メールをお願い致します。

先端機器室装置は下記↓

- | | |
|----------------|---------------------|
| S31 LED 描画装置 | S34 フーリエ変換赤外分光光度計 |
| S01 ナノインプリント装置 | S35 ナノ粒子解析装置 |
| S32 薄膜 X 線回折装置 | S36 位相変調型分光エリプソメーター |
| S33 テラヘルツ分光装置 | |

低温プローバーはりざぶ郎には記載されていないですが、同じように予約のメールをお願いします。

今年度から下記装置が追加されました、この3台については課金になります。

- S02 SIMS カウフマン型イオンミリング装置
- S37 イオン化エネルギー測定装置
- S38 レーザー照射励起電流測定装置